

2015年2月19日

## ご利用者様への重要なお知らせ

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

いつもご利用いただき有難うございます。  
本年4月からVBL棟改装工事が開始されます。これに伴い当ハブの装置を国際科学イノベーション棟へ移設いたします。誠に申し訳ございませんが、下記の期間中は装置のご利用ができません。  
ご不便をおかけしますが、何卒ご了承のほどお宜しくお願いいたします。

**停止期間:平成27年3月9日(月)～3月31日(火)**

### ご利用停止装置リスト

	装置番号	装置名	メーカー
1	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	東京インスツルメント
2	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)
3	B23	ウェッジワイヤボンダ	ハイソル
4	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル
5	B25	ダイボンダ	ハイソル
6	C3	高速液中原子間力顕微鏡	生体分子計測研究所
7	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインスツルメント
8	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	JPKインスツルメント
9	C7	顕微鏡観察・測定装置	ミツトヨ
10	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス
11	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス
12	C12	三次元粒子トラッキングシステム	JPKインスツルメント
13	C13	ゼータ電位・粒形測定システム	大塚電子
14	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子
15	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク
16	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス